

TEILNAHMEBESTÄTIGUNG

Walldorf, den 09.08.2004

Hiermit bestätigen wir, dass

Herr **Walter Mühlbacher**

vom 09.08.2004 bis 10.08.2004 an der Schulung

ADM106 Advanced SAP System Monitoring

teilgenommen hat.

Schulungsinhalt

- Aufbau und grundlegende Bedienfunktionen des CCMS Monitors
- Monitor-Eigenschaftsvarianten
- Schwellwertpflege über Attributgruppen
- Methodenpflege über MTE-Klassen
- E-Mail-Benachrichtung im Fehlerfall
- Statische und regelbasierte Monitore selbst anlegen
- Spezialmonitore für mySAP Komponenten
- Überwachung von Remote Systemen
- Agententechnik
- Solution Manager
- Schritte zum Aufbau eines zentralen Monitorings

SAP Deutschland AG & CO KG
SAP Education